Searching PAJ

Reference 2

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-100328

(43)Date of publication of application: 16.04.1996

(51)Int.CI.

D01F 9/127 CO1B 31/02

(21)Application number : 06-259030

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

(72)Inventor: KISHI FUMIO

ISHIZAKI AKIYOSHI TAKADA KAZUHIRO

#### (54) PRODUCTION OF CARBON FIBER BY VAPOR PHASE GROWTH

29.09.1994

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject carbon fiber without necessitating a high-temperature process and particular safety measures by thermally decomposing a hydrocarbon gas with a substrate having catalyst particles dispersed on a heat-resistant substrate.

CONSTITUTION: A substrate holding catalyst particles such as fine particles of metallic Pd dispersed on a heat-resistant substrate is exposed to a hydrocarbon gas (preferably C2H4) diluted with an inert gas and heat-treated to effect the thermal decomposition of the hydrocarbon gas and the vapor-phase growth of carbon fiber. An electronic element, etc., holding the vapor-phase grown carbon fiber as quantum fine line can be produced by forming a proper pattern of the catalyst particles by screen printing, etc.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3285284

[Date of registration]

08.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# (19) 日本国特武庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開稱号

→ 1117

## 特開平8-100328

(43)公開日 平成8年(1996)4月16日

(51) lnt.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

PI

技術表示箇所

D01F 9/127

C01B 31/02

101 2

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 5 頁)

(21)出顯番号

(22)出顧日

特顏平6-259030

平成6年(1994)9月29日

(71)出題人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 岸 文夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 石崎 明美

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 高田 一広

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 渡辺 徳度

#### (54) 【発明の名称】 気相成長炭素繊維の製造方法

#### (57)【契約】

【目的】 工業的生産に適用可能で、高温のプロセス や、特別な安全対策など困難なプロセスを必要としない 気相成長炭素繊維の製造方法を提供する。

【構成】 耐熱性の基体上に金属Pa競粒子を分散して なる基板を不活性ガスで希釈した炭化水素ガスに曝露し て熱処理し、炭化水素ガスの熱分解を行う工程を有する 気相成長炭素繊維の製造方法。炭化水素ガスはC、H、 が好ましい。

(2)

特開平8-100328

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 耐熱性の基体上に触媒競粒子を分散して なる基板を不活性ガスで希釈した炭化水素ガスに曝露し て熱処理し、炭化水素ガスの熱分解を行う工程を有する ことを特徴とする気相成長炭素繊維の製造方法。

【請求項2】 前記触媒微粒子が金属Paである詰求項 1 記載の気相成長炭素繊維の製造方法。

【請求項3】 前記気相成長炭素繊維の製造方法におい て、上記金属Pd微粒子の形成方法が、絶縁性基体に有 を塗布した基体を大気中または酸化雰囲気中で熱処理し PdOとする工程と、該PdOを不活性ガスで希釈した 還元性ガス中で熱処理して金属Paとする工程を有する 請求項2記載の気相成長炭素繊維の製造方法。

【請求項4】 前記PdOを不活性ガスで希釈した還元 性ガスで熱処理する工程において、該還元性ガスが日。 ガスである請求項3記載の気相成長炭素繊維の製造方 法。

【請求項5】 前記PdOを不活性ガスで希釈した日, ガスで熱処理する工程において、H、の濃度が4vol %未満である請求項4記載の気相成長炭素繊維の製造方

【請求項6】 前記請求項3記載の不活性ガスで希釈し た還元性ガスで熱処理する工程において、該還元性ガス が請求項1記載の炭化水素ガスと同一である請求項1乃 至3のいずれかの項に記載の気相成長炭素繊維の製造方 法。

【請求項7】 前記請求項1または6に記載の不活性ガ スで希釈した炭化水素ガスを用いる還元及び熱分解の工 程において、該炭化水素ガスがじ、H.である請求項1 または6記載の気相成長炭素繊維の製造方法。

【請求項8】 前記不活性ガスで希釈したC、H。の漢 度が2.7 vo 1%未満である請求項7記載の気相成長 炭素繊維の製造方法。

【請求項9】 前記炭化水業ガスの熱分解工程の熱処理 限度が450 C以上である請求項1記載の気相成長炭素 繊維の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、気相成長炭素繊維の製 40 造方法、特に生産技術上、より容易な工程を用い、かつ 大量生産可能な気相成長炭素繊維の製造方法を提供する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、炭素原子60個から構成され、サ ッカーボール状の構造をもつ0.6.0の大量合成法が報告 (Kratschmer, et. al. : Nature 347(1990)354)されて以来、炭素のクラ スターであるフラーレンの一族や、これを一方向に引き に興味がもたれ、数多くの研究が行われている。

【0003】とりわけ、アルカリ金属原子をドープした C60の結晶が高い臨界温度をもつ超伝導性を示すこと は注目を集めた。このほかにも、これら炭素クラスター は新規な電子素子や、固体潤滑材などとしての応用が期 待されており、様々な観点からの応用を目指して、旺盛 な研究が進められている。

→ FITZ

【0004】気相成長炭素繊維は、カーボンナノチュー ブよりやや大きなクラスターであるが、炭化水素樹脂織 機Pd鎗体浴液を塗布する工程と、該有機Pd錯体溶液=10=維を高温で炭化した炭素繊維と比較して、良好な結晶性 をもち、特徴ある用途が期待されている。

> 【0005】現在、この気相成長炭素繊維を製造する代 表的な方法はペンゼンの熱分解による気相成長法であ る。この方法は、酸化鉄などの鉄化合物を基板とし、9 50~1000で程度で、高純度の水素をキャリアガス としたベンゼンの蒸気に接触させる。まず、基板の一部 が還元されFe微粒子を形成する。この微粒子表面の触 媒能により、表面に炭素が析出しはじめる。この炭素が Fe 微粒子の後方に繊維状に成長し、微粒子を持ち上げ 20 ながら成長を続ける。

【0006】この方法では、Fe微粒子の存在が不可欠 であり、また金属FR微粒子を基板に噴霧したものを用 いる方法も行われている。(稲垣道大:『炭素材料工 学」72頁、日刊工業新聞社発行 (985年) [0007]

**【発明が解決しようとする課題】上記の方法は、工業的** に利用可能ではあるが、いくつかの問題点がある。第1 に、工程中に、1000 C程度の高温のプロセスが必要 であり、装置が大掛かりになり、電力の消費が大きいな どコスト上昇を招く恐れがある。第2年、高純度の水森 を用いるため、爆発事故防止の対策が必要となる。とり わけ上記の高温のプロセスに用いることから、特に厳重 な対策が求められ、これもコスト上昇の要因となる恐れ がある。

【0008】また、基板にFeの微粒子を噴霧したもの を用いる方法は、収量も多くすることが可能で、工業的 には好ましいが、金属Feの微粒子は反応性が高く、大 気中で扱うことは出来ない。また、粉塵爆発の危険も無 視できず、やはり対策が必要である。

【0009】 ·方、気相成長法には、COを無分解する 方法もあるが、COは爆発性のほかに、極めて強い毒性 があり、許容濃度は50ppmと非常に厳しいものであ って、安全対策がコスト上昇要因になることは明白であ る。

【0010】したがった、工業的生産に適し、低温のブ ロセスで、安全対策が容易で、大気中で扱えるプロセス によって構成された気相成長炭素繊維の製造方法が求め **られている。** 

【0011】本発明は、これらの問題点を解決する新規 伸ばした構造を持つカーボンナノチューブの様々な性質 50 の製造方法を検討した結果到達したものであり、炭化水 (3)

特開平8-100328

素ガスの熱分解によって炭素を気相成長することによ り、工業的生産に適用可能で、高温のプロセスや、特別 な安全対策など困難なプロセスを必要としない気相成長 炭素繊維の製造方法を提供することを目的とするもので ある.

#### [0012]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、耐熱性 の基体上に触媒微粒子を分散してなる基板を不活性ガス で希釈した炭化水素ガスに曝露して熱処理し、炭化水素 ガスの熱分解を行う工程を有することを特徴とする気相 10 が用いられる。 成長炭素繊維の製造方法である。

【0013】以下、本発明を詳細に説明する。本発明 は、炭化水素ガスの熱分解によって気相成長炭素繊維を 得る方法である。炭化水素ガスは可燃性であるが、不活 性ガスで希釈するととにより安全に取り扱うことが出 来、特別な防爆設備を必要としない。また、毒性は、ガ ス種により異なるが、普通深刻な危険性はなく、希釈さ れた状態では、酸欠防止のため十分な換気を行うことで 十分である。

【0014】基板としては、耐熱性の基体上に触媒微粒 20 子を分散してなる基板を用いる。触媒像粒子としては、 金属Pd微粒子を分散配置したものが好ましい。Pd去 面は、炭化水素の分解反応に顕著な触媒能を有し、低温 での反応が可能である。また、役述するように、微粒子 の形成工程は非常に容易に実現できる。

【0015】また、基板上に金属Pd 競粒子を形成する 方法は、絶縁性基体に有機Pd錯体溶液を塗布する工程 と、該有機Pd錯体溶液を塗布した基体を大気中または 酸化雰囲気中で熱処理したdOとする工程と、該PdO Pdとする工程を有する方法により行なうことができ る。

【0016】絶縁性基体に塗布する有機Pa錯体溶液と しては、例えば酢酸Pdのアミン錯体を酢酸プチルに溶 かした溶液が挙げられる。

【0017】前記PdOを不活性ガスで希釈した還元性 ガスで熱処理する工程において、該選元性ガスとして は、H。ガス、COガス、C、H、ガス等が挙げられる が、その中で日、ガスが好ましい。還元性ガスの濃度 は、該ガス種の爆発範囲下限未満、H、ガスの場合4v o 1%未満、特に1~3 v o ! %が好ましい。

[0018]また、PdOを不活性ガスで希釈した還元 性ガスで熱処理して金属Pdとする工程において、該還 元性ガスとして炭化水素ガスを用いることができる。こ の炭化水素ガスは気相成長炭素繊維の製造方法に用いる ものと同一の炭化水素ガスを用いると、PdOの金属P dへの遺元反応と炭素繊維の気相成長を同時に行うこと ができるので好ましい。

【0019】また本発明において、不活性ガスで希釈し た炭化水素ガスを用いる還元及び熱分解の工程におい

て、炭化水素ガスとしては、例えばC、H、、C、H。、 C. H.、CH、等が挙げられ、特にC. H. が好まし い。また、不活性ガスで希釈した炭化水素ガスの濃度 は、該ガス種の爆発範囲下限未満、C、H、ガスの場合通 常は2. 7 v o 1%未満であり、好ましくは0. 1~2 vol%が望ましい。2.7vol%を越えると、防爆 のための処置が必要で好ましくない。

【0020】不活性ガスとしては、特に制限することな ないが、例えば宗紫ガス、ヘリウムガス、アルゴンガス

【0021】また、炭化水素ガスの熱分解工程の熱処理 温度は、450℃以上、好ましくは500~900℃が 望ましい。450°C未満では、Pd級粒子表面での熱分 解が生じなくなるので好ましくない。

[0022]

【実施例】以下実施例に基づき本発明を説明する。 【0023】実施例1

表面酸化膜を形成したシリコン基板を有機溶剤で洗浄し た後、有機Pd錯体溶液をスピンナーコートした。有機 Pd錯体溶液は、與野製薬(株)製:ccp4230を 酢酸ブチルで5倍に希釈したものを用いた。スピンナー コートの条件は、800rpm、30秒である。

【0024】これを大気中で、300°Cで12分間熱処 理した。同じ条件で作製した試料をX線回折で調べたと ころ、酸化Pd (PdO) になっており、他の相は存在 しなかった。

【0025】続いて、N、(98vo1%) +H。(2 Vo1%) の混合ガス気流中で、185℃、10分間の 熱処理を行った。これを、走査電子顕微鏡で観察したと を不活性ガスで希釈した還光性ガス中で熱処理して金属 30 Cろ」シリコン基板上にゅ5nm程度の微粒子が分散し ていることが確かめられた。同じ条件で作製した試料の X線回折によると、金属Pdに変化しており、他の相は 見られなかった。

> 【0026】続いて、Ar (99vo1%) ±C, H, (1 v o 1%) の混合ガスと、N.を1:9で混合した (したがって、C、H、: O. 1 vo 1%) 気流中で、 700°C、10分間の熱処理を行った。

【0027】これを定査電子顕微鏡で観察したところ、 図1の走査電子顕微鏡写真(倍率×100,000)に 40 示すように、ゆ10mm程度の繊維状のものが形成され ていることがわかった。ラマン分光分析、およびX線光 電子分光分析(XPS)の結果から、これが炭素である ととが確認された。

【0028】目視では、基板上に黒色の粉体が堆積して いるように見え、劇毛で軽く擦ると容易に剥離する。剥 離した粉体を集め、透過電子顕微鏡で観察したところ、 図2の遊遊電子顕微鏡写真(倍字×2,000,00 ())に示す様に、気相成長炭素繊維に特敵的な外周部の 格子像が見られた。また、中心部には格子像が見えない 50 てとから内部は中空になっていると思われる。

(4)

特開平8-100328

#### 【0029】実施例2

実施例1と同様に、表面酸化膜を有するシリコン基板に 有機Pd錯体溶液をスピンナーコートし、300℃の熱 処理によりPdOを形成した後、25℃で60分間N。 (98 vol%)+H。(2 vol%)混合ガス気流に 暖路した。これを走査電子顕微鏡で観察したところ、形 がやや不規則であるが、実施例1と同様に敵粒子が形成 されていることがわかった。X線回折により、金属Pd になっていることも確認された。

【0030】これを実施例1と同様に、C。H。: 0. 1 v o 1%気流中で700°C、10分間の熱処理を行っ た。これを走査電子顕微鏡により観察したところ、実施 例1と同様にφ10nm程度の気相成長炭素繊維が形成 されていた。

#### 【0031】 実施例3

実施例1と同様に、表面酸化膜を形成したシリコン基板 上に、Pd微粒子の分散膜を形成し、これをC。H。: 0. 1 v a 1%気流中で450°C, 10分間の熱処理を 行った。これを走査電子顕微鏡で観察したところ、ゆう nm程度のチューブが形成されていた。ラマン分光分析 20 によりこれが炭素であることが確認された。

#### 【0032】実施例4

実施例」と同様に、表面酸化膜を形成したシリコン基板 上に、PdO膜を形成した後、N.-H.気流中で還元 する工程を省いて、C, H, : 0. 1 v o 1%気流中で 700℃、10分間の熱処理を行った。これをラマン分 光分析、走査電子顕微鏡観察により調べたところ、実施 例1と同様の結果が得られた。

#### 【0033】比較例1

突施例1と同様に、表面酸化膜を形成したシリコン基板 30 上に、Pd微粒子の分散膜を形成し、これをC。H.: 1 v o 1%気流中で、400℃、10分間の熱処理 を行った。これをラマン分光分析により調べたところ、 炭素の信号は、通常大気中に放置した際に生する汚染に よるもの程度の大きさで、熱分解による炭素は形成され ていないことがわかった。

#### 【0034】比較例2

石英基板を中性洗剤と有機溶剤により洗浄し、真空煮着 法により、厚さ300nmのPd薄膜を成膜した。これ をC, H, : 0. 1 v o 1%気流中で、700℃、10 分間の熱処理を行った。ラマン分光分析の結果、炭素が 推積していることがわかった。しかし走査電子顕微鏡観 窓により、気相成長炭素繊維は形成されておらず、網門 状に切れ目の入った炭素の膜が形成されていることが判 明した。

【0035】実施例4については、本発明者をはここで 用いたのと同じ雰囲気中で、PdOを熱処理することに より、180℃以上で選元され金属Pdとなることを確 かめた。熱分解が起こるのは比較例1に示した様に40 りでより商温であるから、熱分解がはじまる前にPd級

→ FITZ

粒子が形成され実施例1と同様の結果が得られたものと 思われる。

【0036】上記実施例においては、Pd 微粒子形成方 法として、有機錯体溶液塗布、酸化、週元という工程を 10 用いたが、これに限定されるものではなく、ガス中蒸若 法その他により微粒了形成を行った場合でも同様の効果 が得られる。

【0037】基板は、シリコンに限定されることなく、 耐熱性で、炭化水素の熱分解の触媒能が無いか、小さい 物質、たとえば石英基板など、ならば使用可能である。 H、およびC、H、の濃度は実施例に限定されるもので はなく、爆発限界以下の濃度であれば、特別な防爆設備 を必要としない。ちなみに H<sub>2</sub> の爆発範囲下限は4 v o 1%, C, H, は2. 7 vo 1%である。

【0038】熱分解工程における炭化水素ガスは、実施 例に限定されるものではない。Pd金属表面における分 解反応は、メタン、エタン、プロピレンなど多くのガス 種で同様に起とることが知られており、当然本発明に適 用可能である。また、エタノール、アセトンなど通常の 状態では液体である炭化水素も、熱処理を減圧状態で行 うなどして使用するととが可能である。

【0039】また、本発明を用い、有機Pd錯体溶液を スクリーン印刷などの手法で適当なバターンに形成すれ ば、基板上の所望の位置にのみ気相成長炭素繊維を形成 することが可能となる。これにより、気相成長炭素繊維 を量子細線として用いる電子索子など新規な素子の製造 が可能になる。

#### [0040]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明により、工業 的生産に適用可能で、高温のプロセスや、特別な安全対 策など困難なプロセスを必要としない気相成長炭素繊維 の製造方法を実現することが可能となった。

### 【図面の簡単な説明】

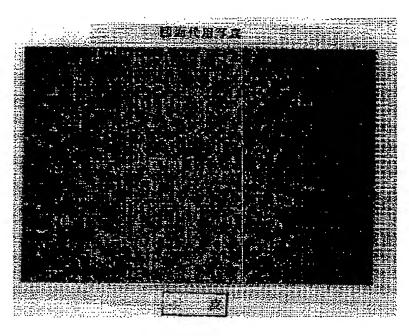
【図1】実施例1により、シリコン基板上に形成された 40 気相成長炭素繊維の形状を示す走査電子顕微鏡写真(倍 率×100、000)である。

【図2】実施例1により形成された気相成長炭素繊維の 形状を示す透過電子顕微鏡写真(倍率×2,000,0 00) である。

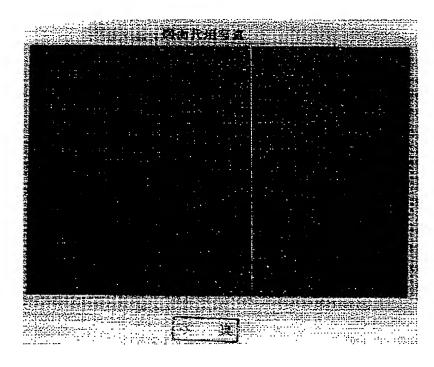
(5)

特朗平8-100328

(図()



【图2】



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
ADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.